

産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会  
第4回意匠審査基準ワーキンググループ  
議事次第・配布資料一覧

日 時：平成27年3月30日（月）15時00分開会  
会 場：特許庁庁舎16階 特別会議室

（議事次第）

1. 開会
2. 画像の意匠の審査基準に関する検討の進め方について
3. 画像の意匠の創作非容易性判断基準の明確化について
4. 閉会

（配布資料）

議事次第・配布資料一覧

委員名簿

- 資料1 画像の意匠の審査基準に関する検討の進め方について（案）
- 資料2-1 「画像デザインの開発手法の実態に関する調査研究」の結果概要
- 資料2-2 画像デザインの創作非容易性評価に係る示唆と対応する想定事例
- 資料2-3 想定事例による創作非容易性に関するアンケート調査の結果と考察
- 参考資料1 意匠審査基準（抜粋）